

Průběh obhajoby diplomové práce:

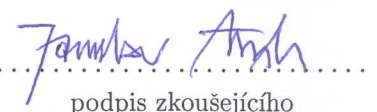
Závislost tloušťky oxidové vrstvy na stridě
Příspěvek ke změně kmitočtu při tomografičtí
Podmínky pro vytvoření difuzní bariéry
Volba délky pulzu
Přítomnost vaditelem v systému

Klasifikace:

..... v. sborník

Datum obhajoby:

19. června 2015


.....
podpis zkoušejícího